



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



ISSN: 1870-4069

RCS

Research in Computing Science

Vol. 71

Vol. 71 Research in Computing Science

Advances in Pattern Recognition

J.A. Olvera-López
J.F. Martínez-Trinidad
J.A. Carrasco-Ochoa
Ching Y. Suen (eds.)



ISSN: 1870-4069
<http://rsc.cic.ipn.mx>



Vol. 71

